

# 微分方程数值解计算实习课后作业 6

陈文字

2023 年 12 月 30 日

## 目录

1	问题重述	2
2	实验思路	2
3	实验结果	3
4	实验结果分析	4

# 1 问题重述

- 画出数值解的图像
- 获取两类误差:

$$errL = (\int_{\Omega} (\mu_h(x) - \mu(x))^2 dx dy)^{1/2}$$

$$errH = (\int_{\Omega} (\mu_h(x) - \mu(x))^2 + (\partial_x \mu_h(x) - \partial_x \mu(x))^2 + (\partial_y \mu_h(x) - \partial_y \mu(x))^2 dx dy)^{1/2}$$

- 计算其关于网格长度的数值收敛阶
- 用  $\loglog()$  函数展示  $errL2, errH1, condA$  的图像,

# 2 实验思路

二维线性 Lagrange 型有限元方法求解练习:

$$\begin{cases} -\mu'' + \frac{\pi^2}{4}\mu = \frac{\pi^2}{2} \sin \frac{\pi}{2}x & 0 < x < 1 \\ \mu(0, y) = 0, \quad \mu(x, 1) = 0 \\ \partial_x \mu(1, y) = y - \pi \cos(\pi x) \sin(\pi y) & (1, y) \in \partial\Omega \\ \partial_y \mu(x, 1) = x - \pi \sin(\pi x) \cos(\pi y) & (x, 1) \in \partial\Omega \end{cases}$$

下面我们构建单元刚度矩阵:

在矩形元  $I(i, j)$  上, 有  $\mu_h(x, y) = u_{i-1, j-1} * N_0(\xi)N_0(\eta) + u_{i-1, j} * N_0(\xi)N_1(\eta) + u_{i, j-1} * N_1(\xi)N_0(\eta) + u_{i, j} * N_1(\xi)N_1(\eta)$ , 内积  $(-\delta\mu_h, \mu_h)$  是关于  $(u_{i-1, j-1}, u_{i-1, j}, u_{i, j-1}, u_{i, j})$  二次型, 单元刚度矩阵是其对称矩阵。

确定单元刚度矩阵脚标和刚度矩阵脚标的对应关系后, 形成有限元方程后, 对其本质边界条件做处理 (此处对于左边界和下边界的处理是简单的, 对于右边界和上边界的处理可以在右端向量中完成), 刚度矩阵是大型稀疏矩阵, 可以通过 `sparse` 函数将其转化为稀疏矩阵的存储形式, 求解线性方程组  $Ax = b$  即可获得基函数系数。对于条件数可以使用 `matlab` 命令  $cond(A, 2)$ , 定义  $errL$  和  $errH$  后, 给出其在  $I_{ij}$  区间的函数值, 然后可以使用 `Simpson` 求积公式来求积分, 进而使用  $\loglog$  函数绘制图像即可。

`matlab` 编程的具体操作详见 `FEM_2D1P_L.m`, 在代码结构上采用了实习课老师分享的代码。对于刚度矩阵, 代码中仍旧先生成单元刚度矩阵, 再扩建为整个刚度矩阵。

### 3 实验结果

下图是数值解和精确解的图像：

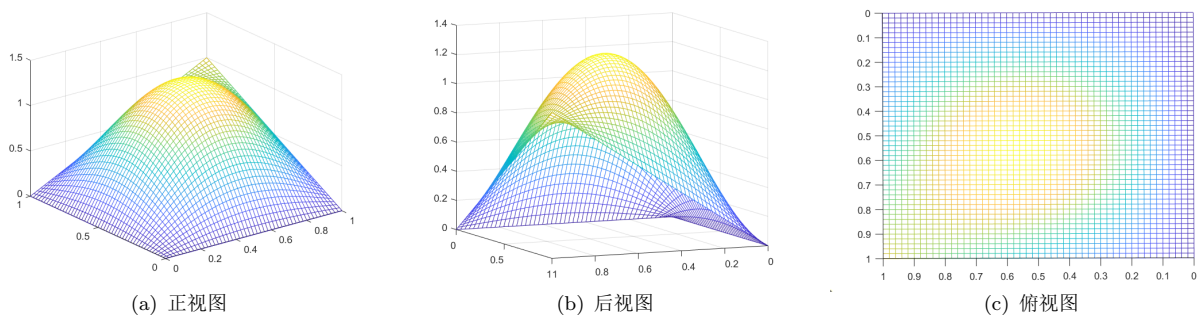


图 1: 数值解和精确解的图像

下图是  $(\log h, \log(\text{err}L))$  的图像，同  $y = h^2$  对比知， $\text{err}L$  收敛阶为 2.

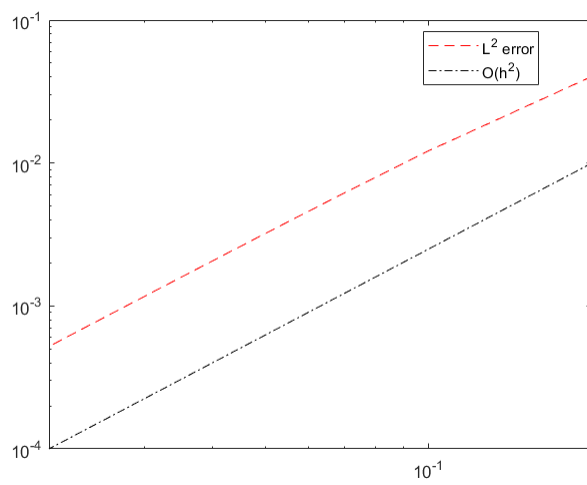


图 2:  $L^2([0,1])$  误差的收敛阶

下图是  $(\log h, \log(\text{err}_H))$  的图像，根据线性基本拟合，知  $\text{err}_H$  收敛阶为 2.

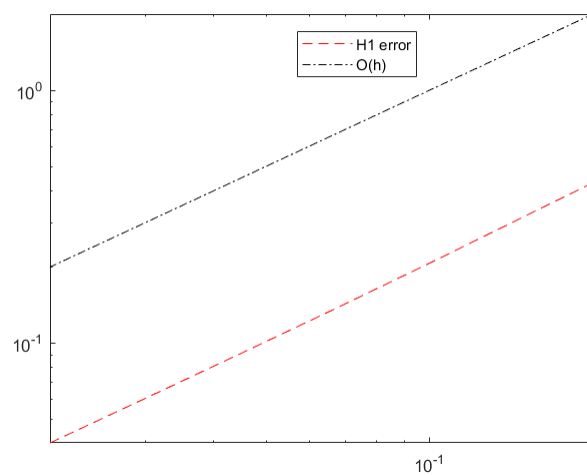


图 3:  $H^1([0, 1])$  误差的收敛阶

用  $\log\log()$  函数展示矩阵 A 的条件数的变化。

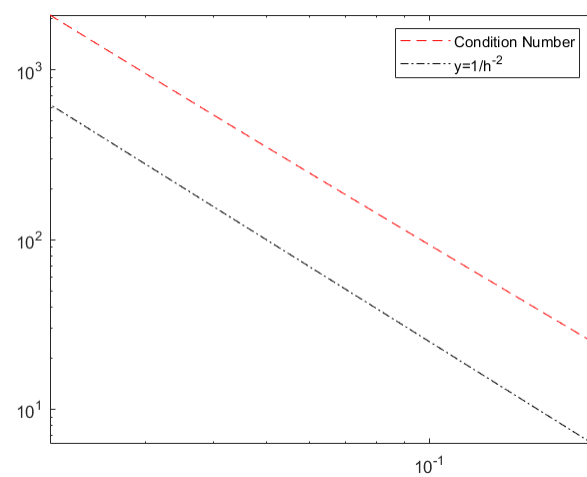


图 4:  $\text{Cond}A$

## 4 实验结果分析

对于本题,  $L_2$  误差的收敛阶为 2,  $H^1$  误差的和收敛阶为 1, 矩阵 A 条件数  $\text{Cond}A$  与同  $h$  成指数关系, 且与  $h^{-2}$  同阶。